

## 産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

産総研 イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2012年 3月公開分 (81件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2012-040631	金属又は金属酸化物のナノ粒子を内包するピーポッド型有機ナノチューブ	独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2012-040644	歩行ロボットのZMP制御装置	独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2012-040647	超音波非接触マイクロマニピュレーション方法及び装置	国立大学法人電気通信大学 独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2012-040878	ナノ構造体を有する光学素子用成型型、ナノ構造体用成型型及び光学素子	独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2012-041257	リチウムマンガン系複合酸化物およびその製造方法	株式会社田中化学研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2012-041312	抗炎症経口投与剤	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2012-041575	希少金属回収処理方法及び回収処理装置	近畿工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2012-041599	導電性部材およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2012-043917	熱電変換材料とそれを利用した熱電発電用素子及びペルチェ冷却用素子	国立大学法人室蘭工業大学 独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2012-043926	有機半導体薄膜の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2012-043981	太陽電池モジュール	独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2012-044196	半導体集積回路	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2012-044688	アンテナとそれを用いた発振器	独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2012-044871	陽極酸化アルミナー酵素複合体及び当該陽極酸化アルミナー酵素複合体の製造方法	株式会社船井電機新応用技術研究所 船井電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2012-045864	液晶ポリマーを利用した光情報記録媒体、光情報記録方法および光情報記録媒体の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2012-046378	カーボン材料の表面酸化方法	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
17	特開2012-046389	光学ガラス	日本山村硝子株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2012-046399	無欠陥型プルシアンブルー類似体によるリチウムイオン2次電池用電極材料	独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2012-046590	白色蛍光体薄膜及びその製造方法並びに発光装置	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2012-047067	誘電体バリア放電利用空力制御翼装置	独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2012-047306	シール	ダイキン工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2012-047452	酵素電極	株式会社船井電機新応用技術研究所 船井電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2012-047517	液体シンチレーションによる放射能絶対測定方法、および、放射能測定装置の校正方法	独立行政法人放射線医学総合研究所 学校法人北里研究所 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 日立アロカメディカル株式会社 株式会社島津製作所 独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2012-047556	プラズマ中に存在する活性種の測定装置及び方法	独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2012-047592	パターン認識による反応解析装置、反応解析方法及びプログラム	株式会社コベルコ科研 独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2012-047619	固有振動数情報に基づく自動き裂同定方法	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2012-048044	光信号再生装置	独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2012-048779	メモリ素子の駆動方法及びメモリ素子を備える記憶装置	株式会社船井電機新応用技術研究所 船井電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2012-048780	メモリ素子の駆動方法及びメモリ素子を備える記憶装置	株式会社船井電機新応用技術研究所 船井電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2012-048790	光記録方法、及び光再生方法	新日鐵化学株式会社 国立大学法人宇都宮大学 独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2012-048912	構造体の製造方法、および構造体	独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2012-049287	表面修飾シリコン基板	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
33	特開2012-049291	単結晶性有機半導体薄膜の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2012-050924	超臨界水を反応場とするリグニンのガス化触媒及びリグニンのガス化方法	独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2012-051740	チタン酸化物及びその製造方法、並びにそれを部材として使用した電気化学デバイス	学校法人東京理科大学 独立行政法人産業技術総合研究所
36	特開2012-051793	オフ角を有する単結晶基板の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2012-051802	特異な殻を持つ中空粒子およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2012-051828	非対称ナノチューブ形成性非対称双頭型脂質分子、同脂質分子により形成された非対称ナノチューブ、および同非対称ナノチューブを用いた薬剤カプセル化物	独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2012-051853	フラン類の水素化反応によるテトラヒドロフラン誘導体の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2012-052133	(2,5-ジ置換-1,4-フェニレンオキサイド)ブロック共重合体およびグラフト共重合体	住友化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2012-052179	金属ナノ粒子の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2012-052895	フローインジェクション分析装置及び分析方法	独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2012-052935	電気抵抗の測定方法	独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2012-052944	赤血球モニター及び赤血球のモニタリング方法	学校法人日本大学 独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2012-053021	圧電繊維複合材料を利用した液体粘度測定装置及びその装置を利用した液体粘度測定方法	国立大学法人 千葉大学 独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2012-053656	意思伝達支援装置及び方法	独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2012-054338	酸化膜改質方法及び酸化膜改質装置	株式会社明電舎 独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2012-054371	有機薄膜半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
49	特開2012-054414	デバイス製造装置および方法	独立行政法人産業技術総合研究所
50	特開2012-054577	磁気多層膜および磁気多層膜の製造方法	独立行政法人科学技術振興機構 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
51	特開2012-055785	イオン液体を用いた環境浄化方法およびその装置	独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 独立行政法人産業技術総合研究所
52	特開2012-055826	低温酸化触媒とその製造方法およびその触媒を用いた酸化方法	独立行政法人産業技術総合研究所
53	特開2012-055861	臭素酸イオン除去剤	独立行政法人産業技術総合研究所
54	特開2012-056852	マイクロ空間反応場を利用したクライゼン転位化合物の製造方法及びその装置	独立行政法人産業技術総合研究所
55	特開2012-056887	オリーブ糖脂質を含有する抗炎症剤	香川県 東洋オリーブ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
56	特開2012-058118	レーザ加工機用機上計測装置	独立行政法人産業技術総合研究所
57	特開2012-058855	端末特定システム、端末特定情報登録装置、無線端末装置、端末特定装置、および端末特定方法。	パナソニック株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
58	特開2012-059176	移動体の誘導制御システム及び誘導制御方法	独立行政法人産業技術総合研究所
59	特開2012-059570	リチウム二次電池用正極活物質及びその製造方法	株式会社GSユアサ 独立行政法人産業技術総合研究所
60	特開2012-060514	ゲート駆動回路及びゲート駆動方法	旭化成エレクトロニクス株式会社 国立大学法人山梨大学 独立行政法人産業技術総合研究所
61	特開2012-060894	時計遺伝子のDNAメチル化による概日リズム制御機構のレポーターアッセイ系	独立行政法人産業技術総合研究所
62	特開2012-061393	低温プラズマと触媒フィルターを用いるガス浄化方法及びその浄化装置	株式会社NBCメッシュテック 公立大学法人首都大学東京 独立行政法人産業技術総合研究所
63	特開2012-061817	転写装置および転写方法	東芝機械株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
64	特開2012-062223	2つのセラミック製部材を相互に接合する方法、およびセラミック製部材	独立行政法人産業技術総合研究所
65	特開2012-062228	AFI型アルミノリン酸塩の多孔性結晶自立膜およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
66	特開2012-062236	円筒状のアルミナ細孔内における界面活性剤を鋳型としたメソポーラスシリカナノチューブの合成及びそのナノチューブ体	株式会社船井電機新応用技術研究所 船井電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
67	特開2012-062294	毛成長休止期短縮剤	独立行政法人産業技術総合研究所
68	特開2012-063144	BODセンサ、BOD測定方法及びBOD測定装置	株式会社菊池製作所 独立行政法人産業技術総合研究所
69	特開2012-063207	導電性試料の比熱容量及び半球全放射率の測定方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所
70	特開2012-064394	酸化物超電導薄膜の製造方法	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
71	特開2012-064707	温度履歴表示機能を備えた部品	独立行政法人産業技術総合研究所
72	特開2012-064774	磁気抵抗素子及び磁気メモリ	株式会社東芝 独立行政法人産業技術総合研究所
73	特開2012-064775	電界効果トランジスタ及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
74	特開2012-064903	磁気抵抗効果素子、磁気メモリ及び磁気抵抗効果素子の製造方法	株式会社東芝 独立行政法人産業技術総合研究所
75	WO2010/038668	フラックス組成物及びはんだペースト組成物	株式会社日本スペリア社 独立行政法人産業技術総合研究所
76	WO2010/041525	金属成分の回収用組成物	独立行政法人産業技術総合研究所
77	WO2010/041619	シュードノカルディア・オートτροφイカ(Pseudonocardia autotrophica) 発現ベクター	日本マイクロバイオファーマ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
78	WO2010/041756	光検出素子	独立行政法人産業技術総合研究所
79	WO2010/044271	固定床気液混相反応器及びそれを用いた気液混相反応法	三菱瓦斯化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
80	WO2010/044437	硫黄変性ポリアクリロニトリル、その製造方法、及びその用途	株式会社豊田自動織機 独立行政法人産業技術総合研究所
81	WO2010/047177	金属酸化物薄膜の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所